

# 《半导体工艺原理 下册》

## 图书基本信息

书名：《半导体工艺原理 下册》

13位ISBN编号：SH16094-3510

出版时间：1980-11

作者：谢孟贤,刘国维

页数：159

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《半导体工艺原理 下册》

## 作者简介

1962年夏毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）半导体专业，同年秋留校任教至今。1980年春赴日本东北大学留学2年，1988年晋升为教授。曾任电子科技大学微电子科学与工程系主任和微电子研究所所长，现为微电子与固体电子学院博士生导师，享受政府特殊津贴。主要从事微电子器件方面的教学与研究工作。

# 《半导体工艺原理 下册》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)